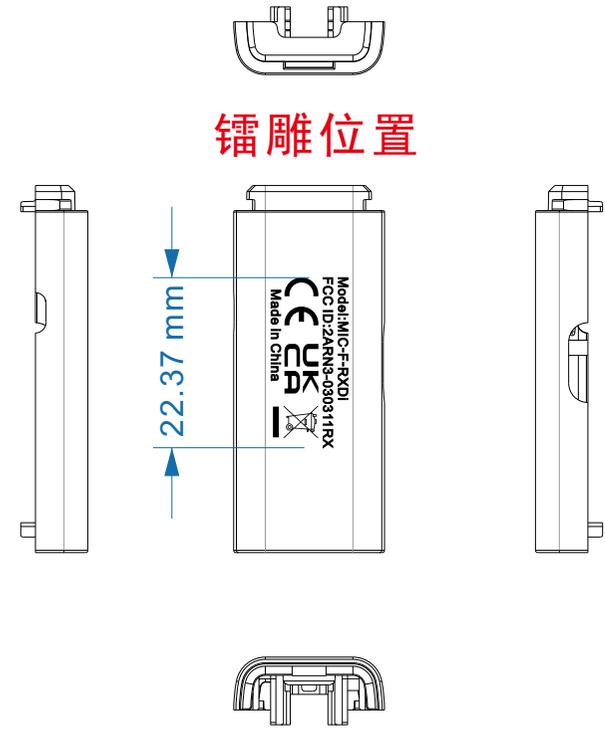


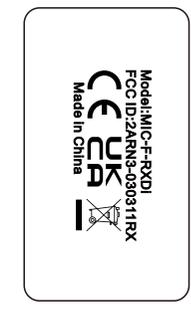
1	2	3	4	5	6	7	8
视图							
关键尺寸	*						

修改标识	版本	变更内容	变更日期	变更担当
	V00	首次发行	2021-07-25	胡金术
	V01	LOGO改为ME品牌,型号改为MIC-F-RXDi	2021-09-26	胡金术
	V02	FCC认证有更改, 丝印改为镭雕	2022-04-09	胡金术

镭雕位置



激光镭雕



**JIAYZ 长丰**  
深圳市长丰影像器材有限公司

公差表 GB/ T1894 2000 级别: M

公差范围	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000
线性	0.10	0.20	0.30	0.50	0.80
c角与R角	0.25	1	2		
角度	2		1		

子件名称	MIC-F-RXDi 下壳镭雕	机种	MIC-F
表面处理		材质	
子件编号	1B0500100295	比例	1:1
制图	胡金术	审核	胡金术
		核准	赵宏亮